No.

研究機器・器具持出申請書

（表面汚染検査記録）

年　　　　月　　　　日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請者 | 氏名： | | |
| 所属：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究室名： | | |
| 機器・器具名 |  | 使用核種 |  |

汚染検査結果

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 測定日時 | 年 　　月 　　日 時 | 測定者 |  |
| 検査方法 | □直接法（サーベイメータ）  □間接法（スミア法） | 測定の種類  型　　　式 | □サーベイ　□液シン　□γカウンタ |
| 測定時間  時定数 | 測定時間：　　　 　　　　分  時定数　：　　　　 　　　秒 | 計数効率  （核種名） | （　　　　　　　　） |
| 全計数率 | [cpm] | B.G. | [cpm] |
| 正味の計数率 | [cpm] | 検出限界 | [cpm] |
| 表面汚染密度 | [Bq/cm2]　　 　　（　　＜　　・　　＞　　　4[Bq/cm2]　） | | |
| 測定箇所  （機器概略図） | （測定データ記入・添付） | | |

上記、研究機器・器具の持ち出しを許可します。

年　 　　月　 　　　日　　　　　　　 　　　安全管理責任者：　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

20220120HP